(19)日本国特許庁(JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

# 特開平6-283269

(43)公開日 平成6年(1994)10月7日

(51)Int.Cl.<sup>5</sup>

識別記号

庁内整理番号

F I

技術表示箇所

H 0 5 B 33/22 33/26

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 7 頁)

(21)出願番号

特願平5-68892

(22)出願日

平成5年(1993)3月26日

(71)出願人 000000376

オリンパス光学工業株式会社

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号

(72)発明者 三原 孝士

東京都渋谷区幡ヶ谷2丁目43番2号 オリ

ンパス光学工業株式会社内

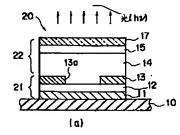
(74)代理人 弁理士 鈴江 武彦

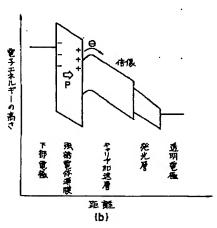
## (54) 【発明の名称 】 電気発光面光源素子

#### (57)【要約】

【目的】補助的光源を必要とせず、視野角が広く、かつ時間応答性に優れ、低電圧駆動が可能な電気発光面光源素子を提供する。

【構成】厚さが $50nm\sim2\mu$ mの強誘電体薄膜12と、この強誘電体薄膜を挟んで設けられた下部並びに上部電極11, 13とで、上部電極側に上部電極に形成された開口13aを介して電子を射出可能な強誘電体キャパシタ部21が形成されている。また、上部電極上には、電子なだれ現象により電子を増倍する増倍層14と、この上に順次積層された発光層15透明電極17とにより構成され、前記電子が注入されてEL発光する電気発光部22が形成されている。





\\_

## 【特許請求の範囲】

【請求項1】 下部電極と、この上に形成された強誘電体薄膜と、この上に形成され開口を有する上部電極と、この上に形成され、上部電極の開口を介して一部が前記強誘電体薄膜と接触し、強誘電体薄膜から供給される電子を電子なだれ現象により増倍する層と、この上に形成され増倍された電子が注入されて発光する電気発光層とを具備する電気発光面光源素子。

#### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、電気発光(Electric Luminesence)素子(以下にEL素子という)を使用した電気発光面光源素子に関する。

#### [0002]

【従来の技術】近年、ワードプロセッサ、ノート型パーソナルコンピュータ、携帯型ゲームの旺盛な需要に支えられて、固体画像表示素子の生産、販売が急激に伸びている。このような用途にデスプレイとして使用される固体画像表示素子の代表的なものとして、液晶を利用したものが、消費電力で低いので知られている。

【0003】また、本出願人は特開平2-199794 号に示したようなEL素子を用いた表示素子を既に出願 している。

【0004】このEL素子では、蛍光(発光)膜と厚い絶縁膜との間の蛍光(発光)膜側に薄い絶縁膜が、また厚い絶縁膜側に中間電極が挿入されている。なお、この中間電極としては、Al、Au等の金属やITP(Indium Tin Oxide)等の透明電極、さらには非常に高濃度にドナーをドープしたn型半導体でも良い。ただし、金属や半導体を用いる場合には、光を取り 30出す側の中間電極は少なくとも光が通過する程度に充分薄くしなければなよない。

【0005】このような構造において、背面電極と透明電極との間に電圧を印加し、蛍光(発光)膜に電界を印加すると、中間電極から電子が薄い絶縁膜をトンネリングして蛍光(発光)膜中に注入去れる。この注入電子は蛍光(発光)膜内に生じている電界によって加速され、蛍光(発光)膜中の発光中心に衝突し、発光中心を励起する。

【0006】前記中間電極がない場合、蛍光(発光)膜 40 に注入される電子は、絶縁膜と蛍光(発光)膜との間の 界面に存在する準位(トラップ)から供給される。従って、同一電界において、中間電極がある場合の方が電子 注入が多くなり、発光輝度も増加する。

#### [0007]

問題もある。さらに、視野角が約30°と非常に狭く、また時間応答性も悪いという問題もある。そして、特にアクティブマトリックスタイプのものでは、製造工程が複雑で製造コストが高いという問題がある。

【0008】また、前記特開平2-199794号に示したEL素子では、キャリアの供給が高電界中にトラップサイト又はスペースチャージ領域を置くことによって行われている。しかし、このような電界のみでキャリアを得るためには、数MV/cmの電界を印加して、キャリアをトンネル現象により引き出すか、ホットキャリア化する必要がある。このように、トンネル現象やホットキャリア化により、キャリアを引き出すことは従来非常に困難であり、また駆動電圧が100V前後と極めて高いため、液晶ディスプレイに代わるような実用レベルには達していなかった。

【0009】従って、本発明の目的は、バックライト等の補助的光源を必要とせず、視野角が広く、かつ時間応答性に優れ、低電圧駆動が可能な電気発光面光源素子を提供することである。

#### 20 [0010]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成するため、本発明の電気発光面光源素子は、下部電極と、この上に形成された強誘電体薄膜と、この上に形成され開口を有する上部電極と、この上に形成され、上部電極の開口を介して一部が前記強誘電体薄膜と接触し、強誘電体薄膜から供給される電子を電子なだれ現象により増倍する増倍層と、この上に形成され増倍された電子が注入されて発光する電気発光層とを具備することを特徴とする。

## [0011]

【作用】上部電極と下部電極との間に印加されている電圧の極性を反転すると残留分極量の約2倍のキヤリア、即ち電子、が強誘電体薄膜中に誘起されて上部電極の開口の所から増倍層に入り、ここで増倍されて電気発光層に注入される。この結果、電気発光層は注入された電子によりEL発光する。

# [0012]

【実施例】以下にこの発明の第1の実施例に関わる電気 発光面光源素子を、図1並びに図2を参照して説明す る。

【0013】図1中、符号10はディスプレイの基板を示し、この基板上には多数の電気発光面光源素子20がマトリックス状に配置されている(図では代表的に1個のみを示す)この基板10は絶縁体で形成されているか、上面に絶縁膜が形成され、各電気発光面光源素子が電気的に分離されている。この光源素子20は、基板10上に直接形成された下部電極11と、この下部電極11上に形成された強誘電体薄膜12と、この上に形成された上部電極13とからなる強誘電体キャパシタ部21を有する。この誘電体薄膜12は、非常に薄く、好まし

20

くは  $50 \text{ nm} \sim 2 \mu \text{m}$  の範囲内が望ましい。また、前記上部電極 13には、その中心に円形の開口 13 a が形成されており、この開口の所で前記誘電体薄膜 12 o 上面の一部が露呈している。このキャパシタ部 21 o 上には、電気発光部 22 は、前記上部電極 13 上に形成され、下部中心部が前記開口 13 a を介して誘電体薄膜 12 b 接触するキャリア増倍層 14 b と、透明電極 17 b により構成されている。前記誘電体薄膜 12 t は3 -4 e V程度の強誘電体で、キャリア増倍層 14 t 化合物半導体で、そして発光層 15 t は化合物半導体で、そして発光層 15 t が発光波長に調整されるかまたは内部の不純物が発光過程に応じて適当に加えられた化合物半導体で夫々形成されている。

【0014】上記構成の電気発光面光源素子は、図2(b)に示すような電子エネルギーの高さ分布を有している。即ち、電子エネルギーは、誘電体薄膜12が、一番高く、発光層15に向かうのに従って低くなっている。この実施例では、誘電体薄膜12の誘電率は100~1500と極めて高く、一方、キヤリア増倍層14並びに発光層15は約10のオーダと低くなっている。この結果、下部電極11に"一"の電圧を、そして透明電極17に"+"の電圧を印加すると電圧の90%はキャリア増倍層14並びに発光層15印加されることになる。

【0015】前記誘電体薄膜12は内部に自発分極Pを持ち、この分極が同一方向を向いた分子配列の結晶で電極域のドメインをつくっている。この誘電体薄膜12に電圧が印加されると、この分極Pが同一方向を向きドメインが固定される。一方このPによる電束密度Dは、誘電率をE0、そして電界をEfとすると次式によりあらわされる。

【0016】 $D = \epsilon_0 E_f + P$ ここで、ドメインが安定に存在するためには、電界 $E_f$  を誘電体薄膜12の内部で充分に小さくする必要があり、このためには電東密度Dを補償するような過剰チャージ $\rho_0$  が次式のガウスの法則を満足するように発生する必要がある。

【0017】 $\rho_0$  =  $\int$  s D·dA 通常、金属の電極では内部の自由キャリアでこれが行われる。前記キャリア増倍層14は半導体で形成されているので、キャリア増倍層14内でキャリアが僅かに存在している。このため、過剰チャージ $\rho_0$  をキャリア増倍層14内で発生させるためにエネルギーバンドが図2 (b) に示すように非常に低くなる。

【0018】この後、下部電極11と上部電極13との間の印加電圧パルスを反転させることにより、分極Pを-Pに変化させる。このときに、キヤリア増倍層14内の過剰チャージ $\rho$ 0 は電子から正孔へと変わり、 $\rho$ 0  $-(-\rho$ 0 ) =  $2\rho$ 0 のキャリアが発生する。

【0019】この発生するキャリアの量は、1回の極性の反転の毎に $2\rho0$  で、分極Pは $2\rho0$  = 2Pとなって、過剰チャージ $\rho0$  によって完全に補償される場合、即ち、 $E_f$  がほぼ0の場合には、Pの2倍、即ち、スイッチング・チャージQsw (=  $2\rho0$ ) に相当する。このスイッチング・チャージQsw は数 $+\mu$  C/c  $m^2$  であり、この電流は数+KA/c  $m^2$  となり、非常に大きくなる。このようなキャリアの発光過程を図3の(a) (b) に示す。

【0020】このようにして発生したキャリアはキャリア増倍層14で加速されて発光層15に注入される。このキャリア増倍層14は、誘電率が比較的小さく発光層15でより射出される発光(h v)の波長を吸収しないようにバンドギャップが大きい材質で形成されている。このキャリア増倍層14への不純物のドーピングは、全くしないか、僅かにすることが望ましい。このキャリア増倍層14は、ここでの電子の加速は数百kV/cmから数+MV/cmもしくはこれ以上となるように設定されている。また、この加速中に多重イオン化散乱により電子の増倍が生じても、また生じなくても良い。

【0021】発光層15では、加速されて注入された電子とバンドと間の直接遷移過程、またはフォトンを介した遷移過程および不純物による浅い又は深いレベルによる遷移、量子井戸等の不純物回りの閉じ込められたキヤリアにより励起順位、または原子内イオン化により光が発生される。このような発光メカナズムは図3(a)に示すようになり、また、その電流-電圧特性は図3

(b) に示すように印加電圧が所定の電圧以上になると 急激に電子の増倍がキヤリア増倍層14で生じる前記下 30 部電極11,上部電極13は、特に限定されるものでは ないが、Pt, Ptとバッファー層との組合わせ、例え ばPt/Ti, Pt/Ta, Pt/TiN, Pt/Ti W, 貴金属、例えばAg, Au, Pd、Ni合金、高融 点金属、例えばNi, Mo, W, Cr, TiN, もしく はTiW等で形成され得る。

【0022】また、誘電体薄膜12は、ペロブスカイト系、チタン酸塩系、例えばBaTiO3、(Ba, Sr)TiO3、SrTiO3、PbTiO3(PT)、Pb(Zr, Ti)O3(PZT)、(Pb, La)(ZrTi)O3、ニオブ酸塩系、例えばPb(Mg1/3, Nb2/3)O3, LiNbO3, LiTaO3, KNbO3, K(Ta, Nb)O3, タングステン・ブロンス系、例えば(Sv, Ba)Nb2O6, (Sv, Ba)0.8 RxNa0.4 Nb2O6, (Pb, BA)Nb2O6, (K, Sr)Nb2O6, (Pb, K)Nb2O6, Ba2NaNb5O15PBN, KSN, PKN, BNN, もしくはBi系レイヤードプロブスカイト系で形成され得る。

【0023】そして、キヤリア増倍層14並びに発光層 50 15は化合物半導体で、特に、発光層をベースとした材 5

料により形成され得る。例えば、ZnS系、ZnSe系、GaAs系、GaAlAs系、SiC系、ZnO系、a-Si(アモルファス・シリコン)、a-Ge:H(水素含有アモルファス・ゲルマニュム)、a-Si1-x Nx:H,a-Si1-x Cx:H,a-Si1-x Ox・酸化物系、例えばZn2 SiO4、Zn3(PO4)2、ZW-XO、Cd1-2 O、Znx Cd1-2 O、NiO,CoO,Cu2 O、サルコパイライト系、例えばCuCaS2,CuAlSe2、CuAlS2、AgGaS2、ZnCdSが使用され得る。また、I-III-V2族カルコパイライト系、または単結晶、微結晶、アモルファス状態の上記材質もしくはそれ以外のものでも形成され得る。

【0024】また、透明電極17は、ITO等により形成される。

【0025】次に、第2の実施例を図4を参照して説明する。

【0026】この実施例では、キヤリア増倍層14中にグリッド層16が形成され、キヤリア増倍層14が上層と下層に分離されている。このグリッド層16は中央に開口16aを有する導電体層で形成され、下層から上層に移動する電子を開口のところで制御するように加速電界を制御可能となっている次に、上記構成の電気発光面光源素子をマトリックス状には配設して画素とした場合のディスプレイを図5を参照して説明する。

【0027】図中、符号30はP導電型のシリコン基板を示し、この上にはマトリックス状に配列された多数の電気発光面光源素子20と、各素子に対応するように配設されたn-MOSトランジスタ31とが形成されている。このシリコン基板30の上面はトランジスタ31が形成されている部分を除いてフイールド酸化膜32で覆われており、この酸化膜32とシリコン基板30とで前記基板10を構成している。この酸化膜32の上に前記下部電極11間を電気的に絶縁するようにして絶縁膜33が形成されている。

【0028】一方、前記シリコン基板30の露出した上面にはN導電型のソース領域34並びにドレイン領域35が形成されている。そして、これら領域間のチャンネル上にはゲート絶縁膜を介してゲート電極36が形成されている。また、ドレイン領域35と上部電極13とはドレイン電極37により電気的に接続されている。

【0029】この例では、基板30にソース領域34,ドレイン領域35,ゲート電極36を形成した状態で電気発光面光源素子20を形成し、そして基板33を形成した後に、この基板33の上部電極13上に位置する部分にコンタクトホールを形成してからドレイン電極37を沈着、パターンニングして上部電極13とドレイン領域35とを電気的に接続している。

【0030】図6は、本発明の電気発光面光源素子と、

アクティブ素子としてMOSトランジスターとを組合わせたときの駆動方式の例を示す。

【0031】(a)では、図2に示す電気発光面光源素子を用いており、キヤパシタ部21と発光部22とにはワードラインからトランジスター31を介して常時電圧が印加されており、ドライブラインからトランジスター31への信号により、電気発光面光源素子は選択的に駆動されて発光するようになっている。

【0032】(b)では、図3に示す電気発光面光源素 10 子を用いており、グリッド層16の電圧のみをと外部か らディスプレイ全体で制御するようになっている。

【0033】(C)では、図3に示す電気発光面光源素子を用いており、グリッド層16がトランジスター31のドレイン電極に接続されており、キャパシタ部21には常時電圧が印加されている。従って、グリッド層をトランジスター31で駆動するようになっている。

【0034】図7は、本発明の電気発光面光源素子をカラーデスプレイに使用した場合の配置例を示す。

【0035】(a)は赤色光(R)を射出する電気発光面光源素子20Rと、緑色光(G)を射出すると電気発光面光源素子20Gと、青色光(B)を射出する電気発光面光源素子20Bとを準備し、夫々をアドレス回路54,55によりMOSトランジスター31を介して、電気発光面光源素子を夫々単独で発光させるようにしている。

【0036】(b)は白色光を射出する電気発光面光源 素子20のみを用意し、この射出側に3原色のフイルタ ーを、夫々配置し、白色射出光を色フイルターで夫々の 色に着色している。

30 【0037】図2並びに図3に示す実施例では、誘電体 薄膜12と上部電極13とを直接接触させているが、こ れらの界面に半導体層を形成しても良い。図8を参照し てその例を説明する。

【0038】(a)は、誘電体薄膜12を熱処理するときに露出面に形成される半導体層40をそのまま残しておいた例を示す。この例では、半導体層40を形成した後に上部電極13を形成し、さらにリフト・オフやウエット・エッチ等のエッチングにより開口13aを形成している。

【0039】(b)は、誘電体薄膜12の上に上部電極13を形成したのちに半導体層40を開口13aからの露出面に形成した例を示す。この例では開口13aを反応エッチング、スパッター・エッチング、イオンミーリング等で形成した後に、再熱処理して半導体層40を形成している。

【0040】(c)は、誘電体薄膜12上に上部電極13を形成し、さらに開口13aを形成した後に、半導体材料を誘電体薄膜12並びに上部電極13上に沈着して半導体層40を形成している。

50 【0041】以下に、図9を参照して発光部22の変形

例を説明する。

【0042】 (a) は、キヤリア増倍層14と透明電極 17との間にプロック層42を介在させた例を示す。こ のブロック層42は、発光層15よりもΔn及び/又は バンド・ギャップを大きくして無効電流の低減やそれを 閉じ込める機能を果たしている。このブロック層42は 化合物半導体等で形成され得る。

7

【0043】(b)は、上部電極13とキヤリア増倍層 14との間にキヤリア緩和層43を介在させた例を示 す。高密度で高エネルギーの電子が直接キヤリア増倍層 10 14内に注入されると、インパクト電離によってこのキ ヤリア増倍層14が劣化してしまう恐れがある。このた めに緩和層43を上部電極13とキヤリア増倍層14と の間に介在させて、このキヤリア増倍層14の劣化を防 止している。この緩和層43は、ブロック層42と同じ く、発光層15よりも An 及び/又はバンド・ギャップ を大きするか、もしくは同じでもドーピングしない材料 で形成することが望ましい。

【0044】前記各実施例において、キヤリア増倍層1 4は、一種類の材料の単一層でも良いし、また複数の材 20 説明するための概略図である。 料の複合層でも良い。例えば、沈着により下層を形成 し、この上に、これと同じ材料か異なる材料の単結晶の 上層を形成した複合層でも良い。

### [0045]

【発明の効果】本発明の電気発光面光源素子において は、強誘電体の分極反転による電子の注入により、EL 発光をさせたことにより、バックライト等の補助的光源 を必要とせず、視野角が広く、かつ時間応答性に優れ、 低電圧駆動が可能な電気発光面光源素子を提供すること ができる。

【図1】 - 10 13a

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例に係わる電気発光面光源素子 の斜視図である。

【図2】(a)は図1に示す素子の断面図、(b)は素 子の各層間の電子エネルギーを示す線図である。

【図3】本発明の電気発光面光源素子の発光メカニズム を説明するための図で、(a)は増倍層内で電子が増倍 されて光が発光される状態を示す図、また(b)は印加 電圧と電流との関係を示す線図である。

【図4】(a)は本発明の第2の実施例に係わる電気発 光面光源素子を示す断面図、そして(b)は素子の各層 間の電子エネルギーを示す線図である。

【図5】本発明の電気発光面光源素子とMOSトランジ スタとを組合わせたデスプレイの一部を示す断面図であ

【図6】電気発光面光源素子の夫々異なる駆動方式を説 明するための図である。

【図7】電気発光面光源素子をMOSトランジスターと 組合わせてカラーディスプレイを構成する異なる方法を

【図8】夫々キヤパシタ部の変形例を説明するための図 である。

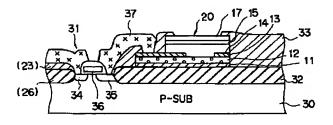
【図9】 夫々発光部の変形例を説明するための図であ

### 【符号の説明】

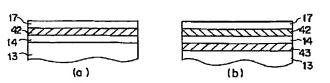
10…基板、11…下部電極、12…強誘電体薄膜、1 3…上部電極、13a…開口、14…キヤリア増倍層、 15…発光層、16…グリッド電極、17…透明電極、 21…キヤパシタ部、22…電気発光部。40…半導体

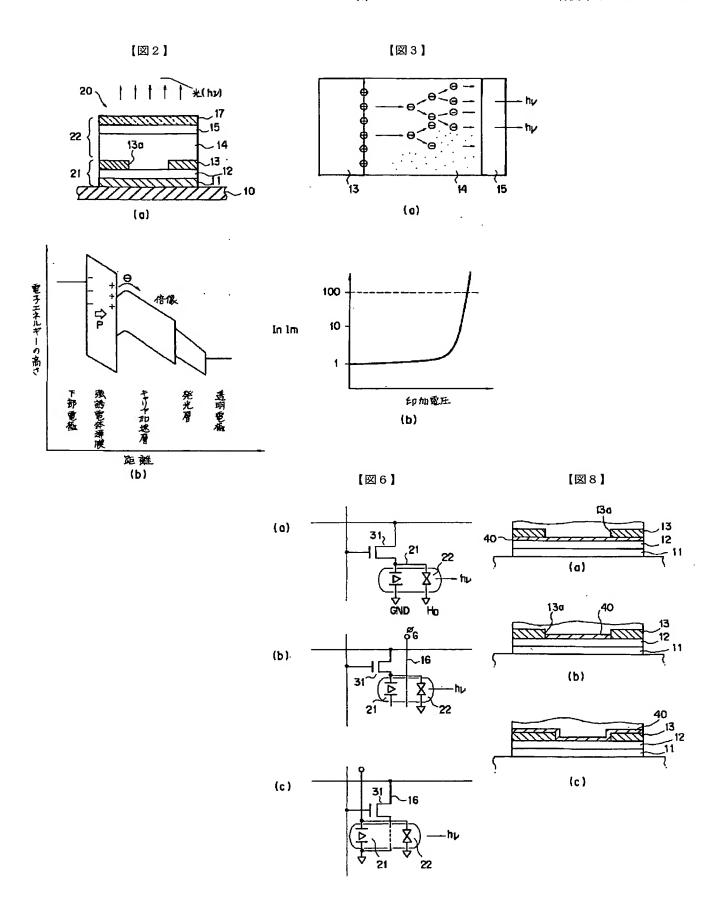
30 層、42…ブロック層、43…緩和層。

【図5】



【図9】





【図4】 光(hz) 20 ~ 1111 22 -16 130 -13\_12 21 (a) 電ラエネルギーの高さ P □ 和り7倍像 电弧物 -hv - パギ間連移 下部電極 発光層 透明電極 **汝** 前 世 体 淨 映 キャリア加速層

距離 (b)

